Date of Public Disclosure: December 11, 1992

Application No.: 3-134228

Date of Application: June 5, 1991

Applicant: Hitachi Co., Ltd.

Title of Invention:

Laser Diode Connection Apparatus And Assembling Method
Therefor

Brief Explanation of the Reference:

The object of the invention of this reference is to improve laser diode bonding property. In Fig. 4, stepped portions 21 are provided in a sub-stem 4 in order to improve bonding between the sub-stem 4 and a thermal electric cooling device 3 by means of a solder layer 17 and a metal layer 19. (explanation of the reference numbers in Fig. 1)

- 1 -- laser diode, 2 -- case, 3 -- thermal electric cooling
 device, 4 -- sub-stem,
- 5 -- base, 6 -- photo-diode, 7 -- spherical lens, 10 -- rod lens, 11 -- lens guide,
- 13 -- single mode fiber, 14 -- ferrule, 15 -- ferrule guide,
- 19 -- metal member

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出恩公网番号

特開平4-359207

(43)公開日 平成4年(1992)12月11日

(51) Int.Cl.5		遵別記号	庁内経理番号	FI	技術疫示箇所
G 0 2 B	6/42		7132-2K		
H01S	3/18		9170 - 4M		

審査記求 未記求 記求項の数10(全 7 頁)

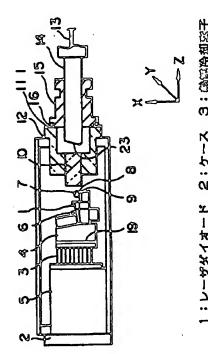
(21)出願番号	特願平3-134228	(71)出願人 000005108
		株式会社日立銀作所
(22) 出頌日	平成3年(1991)6月5日	京京都千代田区神田骏河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 ⑤岡 践
		茨城県土湖市神立叮502番地 株式会社日
		立與作所機械研究所內
		(72) 発明者 福田 和之
		茨城県土稲市神立町502番地 株式会社日
		立組作所組設研究所内
		(72)発明者 旗沢 鉄道
		茨城県土渝市神立町502番地 株式会社日
		立銀作所模紋研究所內
		(74)代理人 弁理士 縊沼 辰之
		最終質に続く

(54) 【発明の名称】 レーザダイオード結合装置及びその租立方法

(57)【要約】

【构成】 サブステム4と独図冷却菜子3とをはんだ接合するのに、予め独図冷却菜子袋面3にサブステム4と同一材質の金属板 19をAgロー付けしておく。次に、この金属面19とサブステム4とをIn-Ag等のはんだを使って接合する。また、金属面19に沿を設けたり、金属面が発熱するように図流を流すこもよい。

【効果】 金瓜板19を設けることにより、ぬれ性が良くなり、長期間領性試験に対しても安定した光出力を持つレーザダイオード結合装置を得ることができた。



る:サンステム ち:ベース 6:シャトダイキードフ:製レンズ 10:ロッドレンズ 11:レンズが13:シングルモードファイバ 14:フェルール

【特許卸求の范囲】

"【 記求項 7 】 記求項 2 ~ 6 のいずれかにおいて、前記 フェルールガイドと同一又は同粒の材質からなる金点材 が予め前記フェルール衰面に接合され、この面を介して フェルールとフェルールガイドとが接合固定されたこと 50

を特徴とするレーザダイオード結合装置。

【 記求項 9 】 記求項 8 において、熱電冷却案子と前記サプステムとをはんだで接合する時、前記金瓜材に設けられた電流負荷用電極に通電しながら行うことを特徴とするレーザダイオード結合装置の組立方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産費上の利用分野】本発明は、レンズを介してレーザ ダイオードと光ファイバとの光結合を行なうレーザダイ オード結合装置及びその組立方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光ファイバを伝送路として使用する光通信方式では、レーザダイオードから発振した光を出来るだけ効率よく光ファイバ内に取り込む光結合装置が必要である。このため、光ファイバ先端にレンズ効果を持たせた先球ファイバで光結合する方法、あるいは、複数のレンズを介して光ファイバに結合する方法などが使用されている。先球ファイバを用いた方法では、レーザダイオードと先球ファイバとの相対許容位置ずれ口がわずか±2μm程度であるのに対し、レンズを使った方法では相対許容位置ずれ口を大きくとることができ、組み立てを行なう上で容易である。

【0003】この旬の従来の技術は、特開昭63-118706号公報に開示されているように、レーザダイオードは、ケースの側壁に包子冷却案子及びサブステムを介して接合固定されている。サブステムは、上方にレーザダイオードが出射できるように、丁字型形状となっている。従って、側壁に低盈点はんだなどを用いて接合固定された包子冷却案子の上にレーザダイオードを実装す

ることにより、レーザ光は側壁と直角の方向に出射され る。レーザ光は、前方と後方から同一出力で出射し、後 方の光はモニタ用フォトダイオードで受光して前方出力 の制御が行える构造となっている。光伝送に使用する前 方の光は、球レンズで與光される。球レンズはレーザダ イオードの出射部との位置合わせを行った後、Pb-S nはんだ、あるいは、低融点ガラスで接合固定されてい る。結合装置の組み立ては以下の様に行う。予めサプス テム上にはレーザダイオード、球レンズ、モニタ用フォ トダイオード及び包子冷却森子を組み立てておく。レー 10 ザダイオードの光は、球レンズを透過し円柱形ロッドレ ンズで籎光されファイバに入る。そこで、ロッドレンズ はケースの側壁に設けた穴にPb-Sn, Au-Snな どのはんだで固定し、次に、ロッドレンズの光铀と球レ ンズの光強が一致するように前記レーザダイオード付サ ブステムを位配合わせ後極子冷却森子の底面とケースの **側壁とを接合固定する。ロッドレンズからの光は最終的** にシングルモードファイバに結合される。ファイバはロ ッドレンズからの光をX, Y, Z軸方向で調登出きるよ うにフェルール付ファイバとフェルールガイドで擀成さ 20 れている。光蚀は、まず、ロッドレンズからの光が最大 となるようにフェルール付ファイバを光蚀合わせした 後、フェルールガイドの全周を固定する。つぎに、フェ ルールガイドとフェルール付ファイバとを2억方向で調 整後、Pb-Snなどのはんだで固定されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、レン ズ、レンズホルダ、フェルール付ファイバ、フェルール ガイド、熟電冷却森子、サブステムなど多数の光部品が それぞれ溶接あるいははんだを用いて接合固定されてい 30 る。この中で、熱望冷却棄子の接合は、棄子自身の耐熱 性が約150℃しかなく、これ以下の温度、すなわち、 In-Sn (融点117℃), In-Ag (融点141 で) で接合しても接合温度を十分に上げられず、ぬれ性 が悪いことがあった。また、熱望冷却森子の固定面全体 を均一に接合させるためには、ケース内が狭く固定面全 体に均一な荷鬘をかけることが躍しく、片付きを起こす 問題があった。さらには、ケース全体を加熱しながら接 合のため熱望冷却案子付サブステムを接触させると、接 合温度が低下し、均一に溢れないことがあった。

【0005】また熟図冷却栞子とサブステムとの溢れ性 あるいは接合強度が不十分であると、レーザダイオード 結合装置を長期間使用すると、サプステムと熱望冷却森 子界面で剥離が起こり、レーザダイオードの位置ずれに よる光結合効率の低下や熱望冷却森子助作時にレーザダ イオード温度制御が出来なくなる問題があった。

【0006】本発明の目的は、たとえ使用部品の耐熱性 が低く、接合材料の融点より十分に温度を上げられない 場合でも、接合部の沿れ性及び接合強度が充分に得られ るレーザダイオード結合装置及びその組立方法を提供す 50 ッケージケースの他方の対向した側壁に固定された第二

ることにより安定した光結合を得ることにある。 [0007]

【課題を祭決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明はパッケージケースの一方の側壁に熱電冷却 **森子及びサブステムを介して接合固定されたレーザダイ** オード案子と、前記レーザダイオード案子の前方出射端 の近傍に固定された第一のレンズと、パッケージケース の他方の対向した側壁に固定された第二のレンズと、を **備えたレーザダイオード結合装置において、前記サプス** テムと同一又は同種の材質からなる金属材が予め前記熱 **逸冷却森子表面に接合され、この金属材の面を介して熱** 留冷却案子接合表面とサプステム接合表面とが接合固定 されたものである.

【0008】また本発明は、パッケージケースの一方の 側壁に熱図冷却森子及びサプステムを介して接合固定さ れたレーザダイオード菜子と、前記レーザダイオード菜 子の前方出射端の近傍でサプステム上に接合固定された 第一のレンズと、パッケージケースの他方の対向した側 壁にレンズホルダを介して接合固定された第二のレンズ と、レンズホルダの一端でフェルールホルダを介して固 定されたフェルール付ファイバとを備えたレーザダイオ ード結合装置において、前記サブステムと同一又は同租 の材質からなる金属材が予め前記熱電冷却案子表面に接 合され、この金瓜材の面を介して熱電冷却森子接合表面 とサプステム接合表面とが接合固定されたものである。

【0009】前記レーザダイオード結合装置において、 前記熱図冷却案子接合表面及び前記サプステム接合表面 の少なくとも一方に沿が設けられ、この沿の面を介して 両者が接合固定されたものがよい。また、前記サブステ ムと同一又は同種の材質からなる金瓜材の表面に予め沿 が設けられ、この浴の面を介して前記熱電冷却案子接合 表面と前記サプステム接合表面とが接合固定されたもの がよい。また、前記熟鑑冷却案子表面に接合する金瓜材 料としては、無酸発銅、Ni、Cu-(80~85) W, Fe-29Ni-17C, Fe-42Niであり、 Agロー、低融点ガラス、Au-Si, Au-Ge, A u-Snなどの接合材で前記熟館冷却森子表面に該金瓜 材が接合固定され、統いてIn-Sn, In-Ag, I n-Pb-Ag、Pb-Snなどのはんだ材により前記 サブステムと固定されたものがよい。また、前記無電冷 却森子表面に接合する金周材に電流負荷用電極が設けら れたものがよい。また、前記フェルールガイドと同一又 は同粒の材質からなる金瓜材が予め前記フェルール表面 に接合され、この面を介してフェルールとフェルールガ イドとが接合固定されたものがよい。

【0010】また本発明は、パッケージケースの一方の 側壁に熱図冷却森子及びサブステムを介して接合固定さ れたレーザダイオード菜子と、前記レーザダイオード菜 子の前方出射端の近傍に固定された第一のレンズと、パ 5 ·

のレンズと、を開えたレーザダイオード結合装配の組立 方法において、予め無望冷却案子表面にサブシステムと 同一又は同租の材質からなる金瓜材を接合固定してお き、つぎにサブステムと金瓜材付無望冷却案子とをはん だ材を用いて接合固定することを特徴とするものであ る。

【0011】前記組立方法において、無図冷却案子と前記サプステムとをはんだで接合する時、前記金瓜材に設けられた図流負荷用電極に通図しながら行うものがよい。また、無図冷却案子表面に接合する金瓜材は、無破案別、Ni、Cu-(80~85)W、Fe-29Ni-17Co、Fe-42Ni、Ni-Crであり、Agロー、低融点ガラスなどの接合材を用いて無図冷却案子と面に該金瓜材を接合し、その後無図冷却案子と前記のは表面に該金瓜材を接合し、その後無図冷却案子と前記を対ステムとをIn-Sn、In-Ag、In-Pb-Ag、Pb-Snなどのはんだで接合する時、前記金瓜材に設けられた図流負荷用電極に通図しながら行うものがよい。

[0012]

【作用】一般に熱電冷却棄子は、二枚のAl:O:セラミ ックス間に複数のBiTe化合物などを挟んだ構造であ る。セラミックスと前記化合物との問ははんだを使って 固定されている。そこで、熱風冷却案子組立前にAlz O₂ セラミックス 表面に、サブステムと同一又は同額の 材質よりなる金瓜材をAgローあるいは低融点ガラスな どの接合材を使って強固に固定しておき、つぎに、Bi Te化合物をはんだ固定する。Agローとしては例えば 72Ag-Cuや85Ag-Cuが挙げられる。また低 融点ガラスとしては例えばPbOやB₂ Оュからなる融点 438℃のガラス、Na:O-BaO-SiO:からなる 融点710℃の粉末ガラスが挙げられる。サブステムと 熟図冷却菜子とはIn-Pb-Agなどのはんだで固定 する。
熟図冷却森子表面に固定されている金瓜材は、サ プステム材と同様のものであり、はんだに対する沿れ性 がよい.

【0013】また、無望冷却案子とサブステムとの渦れ性をさらに向上させる他の手段として、無望冷却案子裏面の金瓦材に通望し、該金瓦材からの発無を利用してはんだの溶融を助け、無望冷却案子とサブステムとを接合するものである。こうして接合したレーザダイオード結合装置では、接合部の渦れ性及び接合強度は良好となり、長期の使用に対してもレーザダイオードとファイバとの位置ずれはなく、安定した光結合がえられる。また、安定したレーザダイオードの温度制御が可能となる。

[0014]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1により説明す ように位置合わせし、サブステム4、熱電冷却報子3底 る。レーザダイオード1は、ケース2の側壁に熱電冷却 面とペース5とを接合固定する。サブステム4の組込後 報子3、サブステム4、ペース5を介して接合固定され レーザダイオード1が発掘できるようにAuワイヤ配象 ている。サブステム4は、上方にレーザダイオード1が 50 を行う。ダミーのロッドレンズを取り除き、予めレンズ

出射できるようにT字型形状となっている。レーザダイオード1は、温度変化に対して光出力波長が変励する。そこで、温度を一定に保つことが必要であり、サブステム4は無望冷却案子3を介してすみやかに無を放出できるように無望冷却案子3下面のベース5は無伝導率の良好なCu-W材が適している。ベース5をケース2内に取り付ける方法としては、放無性を高めるようにケース2の側壁と下面とをAgロー材で固定する。

6

【0015】レーザダイオード1からの発振光はダイオ ードの前後から同時に出射される。伝送で使用する前方 光の出力制御を行うために、後方からの光をモニタする フォトダイオード6がサプステム4に設けられている。 レーザダイオード1からの出射光は、ダイオードに直角 方向に約40°、水平方向に約30°の広がりを持って いる。この光を効率良くファイバ内に入射させるために 球レンズ7及びロッドレンズ10を使用する。 球レンズ 7は、あらかじめFe-29Ni-17CoあるいはA 1:O3セラミックスからなるサブキャリア8上に低盈点 ガラス、Pb-Snなどで固定されている。これをサブ ステム4上に置きレーザダイオードとの位置合わせを行 なった後、Pb-SnあるいはAu-Sn材で固定す る。ロッドレンズ10は、あらかじめケース2の倒盤に レンズガイド11を固定後この中に捋入して固定する。 レンズガイド11とケース2との固定部12は、ケース 内の気密保持あるいはレンズの固定を行う上で基になる 部分で、Pb-Snなどのはんだより強固なAgロー、 低融点ガラス、YAG溶接、抵抗溶接を用いてレンズガ イド11を固定する。レンズガイド11の材質として は、SPCC、SS41などの鉄材が適している。

【0016】ケース2内ヘレーザダイオード1を組み込 む方法としては、2 粒類がある。レンズガイド11をA gロー、低融点ガラス付けする場合、ケース2内にレン ズガイド11を固定後ロッドレンズ10をレンズガイド 11の所定位置に置き、Au-Sn, Au-Geなどの 接合材を使って固定する。顕微鏡でロッドレンズ10を **避した内部関察を行い、球レンズ7付きサブステム4が** 光油上に来るように位置合わせし、サブステム4底面を 固定する。サプステム4には、あらかじめ熱電冷却森子 3が固定されており、無包冷却朶子3底面とペース5を 固定する。ケース2内にレーザダイオード1を組み込む 別の方法としては、レンズガイド11をYAG溶接、抵 抗溶接で固定するものである。この場合には、 球レンズ 付きサプステム4をまずケース2内に組み込む。すなは ち、ケース2の飼竪でロッドレンズ10が位置する部分 には、ダミーのロッドレンズを抑入しておく。つぎに、 顕徴鏡下で球レンズ付きサブステム4が光蚀中心となる ように位置合わせし、サブステム 4、熱食冷却棄子3底 面とペース5とを接合固定する。サブステム4の組込後 レーザダイオード1が発摄できるようにAuワイヤ配線

ガイド11とロッドレンズ10とを固定したものをケー ス2 側壁に配置する。レーザダイオード1を発振させな がら、球レンズ 7 からの光がロッドレンズ 1 0 の光蚀と 一致するようにレンズガイド11を調窒し、接合部12 の部分でYAG溶接あるいは抵抗溶接する。YAG溶接 する場合、レンズガイド11の端部は、図2に示すよう に、U字あるいはV字型浴を全周にわたって付けること が好ましい。溶接時は、レンズガイド周りで対角2ヵ所 あるいは4ヵ所から同時に行う。抵抗溶接する場合、レ ンズガイド11の端部は、あらかじめ図3に示すよう に、突起18を全周にわたり設けておく。ケース2とレ ンズガイド11との間を加圧力しながら通望すると、突 起部は溶融してケース2と接合するが、この時溶融突起 が流入するわずかな浴をレンズガイド11側に設けてお くと、ケース2とレンズガイド11とはすき間なく接合 させることができ、傾きのないレンズ固定が得られる。

【0017】ケース2内へレーザダイオード1を組み込 む場合、レンズホルダに設けられたロッドレンズ10と の光蚀合わせを行いながら、レーザダイオード1が固定 されたサブステム4をケース2に固定する必要がある。 ケース2内のスペースが限られること、ケース2、たと えば、BF (butterfly) 型の場合は、外形20. 8× 12. 7×7. 6しかなく、非常に狭い空間での接合作 쁓になること、熱望冷却森子3は耐熱性が150℃程度 しかなく、これより低い融点のはんだ材使用となるこ と、熱電冷却棄子3表面はアルミナを使っており、この 表面にたとえばCu、Ni、Auなどのメタライズ処理 を行って接合するが沿れ性が不十分であることなど問題 があった。

【0018】接合を向上させる第一の方法としては、図 4に示すように、サブステム4の接合面に段差(沿)2 1を設けて、熱電冷却案子3表面で金鳳材图19とはん だ接合層17で固定する方法がある。はんだ接合部が温 度サイクル試験で破壕する方向は、接合面の外周部から であり、この部分のはんだ厚を上げることによりはんだ 接合層にかかる力を低減し、接合部旁命を改簪できる。 接合を向上させる第二の方法としては、図5に示すよう に、サプステム4と同一の材料からなる金瓜材19をあ らかじめ熱包冷却栞子3表面に接合しておき、この金瓜 材19の面とサブステム4とを接合させる方法である。 従来の接合品を温度サイクル試験 (-45℃~80℃) すると処館冷却朶子3のセラミックス表面からはんだが 剥離しており、サブステム4側の剥離はない。そこで、 **熱電冷却森子3 表面に前記金瓜板19を取り付けること** により接合の向上をはかる。

【0019】さらには、図5に示すようにサプステム4 及び熱電冷却森子3裏面に沿21、22を設けるとさら に接合奔命向上を図ることができる。 海21, 22の幅 は、接合面和の20~30%が適している。

板の1/5~1/2で、材質は無酸泵網、Ni, Cu- $(80 \sim 85)$ W. Fe-29Ni-17Co. Fe-42Niが良い。セラミックスへの接合には、あらかじ め72Ag-Cuや85Ag-CuなどのAgロー、P bO, B₂O₃からなる融点438℃のガラスあるいはP bO、B2O1からなる融点400℃のガラスなどの低融 点ガラス、粉末ガラス例えばNa:O-BaO-SiO: からなる融点710℃のガラス、Au-Si, Au-G e、Au-Sn等の接合材で固定しておき、その後に熟 電冷却栞子3自身の組み立てを行う。具体的に各部材の 材質の組合せ例を次に示す。① Al2O3のアルミナ板 に72Ag-Cu使ってFe-29Ni-17Co板を ロウ付けする。② アルミナ板に融点400℃の低融点 ガラスを使ってFe-29Ni-17Co板を接合す る。③ アルミナ板に融点710℃の粉末ガラスを使っ てFe-42Ni板を接合する。

【0021】また、熱図冷却菜子3には上、下面にセラ ミックスが使用されており、それぞれをサプステム4、 ペース5に固定するが上記金凮板19の形成は上下両面 に行うことは言うまでもない。まず、サブステム4下面 と熟館冷却森子3上面とをIn-Sn, In-Ag, I n-Pb-Ag、Pb-Snなどのはんだを用いて固定 する。次に、ロッドレンズ10と球レンズ7からの光油 とを調望しながら熱望冷却栞子付きサブステム4をペー ス5に接合固定する。接合材としてはIn-Sn、In -Ag. In-Pb-Ag. Pb-Snなどが適してい る。この部分の接合では、組立て後にレーザダイオー ド、フォトダイオードが実装された状態で、ケース2内 をフラックス洗浄することができない。そこで、接合時 30 の分囲気をN2あるいはイナートガス中で行うことが好 ましい。上記方法では、サブステム4と無望冷却案子3 表面に接合する金瓜材19は同一のものであることを示 したが、これとは別に同粒の材料でも同様の効果があ る。たとえば、サブステム4にFe-29Ni-17C o、金瓜材19としてCu-80Wでもよい。

【0022】接合を向上させる第三の方法としては、図 6に示すように、熱望冷却棄子3表面に接合する金属板 19に鼠液を通風できるように鼠極20を設けておく。 また、金属板19は通@したとき均一な発熱が起こるよ うに分割してあることが好ましい。図6では、U字型図 極となっているが、これに限るものではなく、さらに多 飲の分割があると均一な発熱が期待できる。 金瓜板19 の材質としては、上記の他にNi-Crがある。サブス テム4と熟館冷却菜子3あるいは熟館冷却菜子3とペー ス5との接合には、この@極板20に@流を流し、接合 するはんだ材の溶融を容易にして接合固定する。図7 は、一例としてサブステム4と熱電冷却森子3とを接合 した例を示す。

【0023】ロッドレンズ10からの光は、最終的にシ 【0020】 金属板 19の厚さとしては、セラミックス 50 ングルモードファイバ 13に結合される。ファイバ 13

の外形は125μmであるが、光が導波される部分はコ ア部10μmである。従って、ロッドレンズ10からの 光をできるだけ段光させて、コアに入射させることが必 **要である。すなわち、X, Y, Zの三方向に対して蚀**靱 **盛できる桁道を得るために、まず、ファイバ13はセラ** ミックス、ジルコニアなどのフェルール14内に接着固 定後、端面を研磨し、入射するコア部分を得る。端面研 磨は、直角から4°以上の傾斜23をつける。これは、 レンズを通してファイバ端面に與光する場合、端面反射 する光があるとレンズを通してレーザダイオード1に再 入射されることになる。わずかな光でもレーザダイオー ド1へ再入射するとこれにともなって光が増幅され、レ ーザダイオード1の発振が不安定になる。そこで、ファ イパ端面に傾斜23を付けることにより反射光がレーザ ダイオード1に戻らない柗造にしている。フェルール1 4をガイドするフェルールガイド15を設けることによ り、フェルール14とガイド15間で2억調整するとと もにフェルールガイド15とレンズガイド11間でX, Y 強調室する。

【0024】光結合実験によると、ロッドレンズ10と 20 部の他実施例の断面図である。 ファイバ13との許容相対位置ずれ凸は最大結合から1 d B低下する場合、X、Y方向に対しては±3μmであ り、 2 方向に対しては±150μmである。そこで、ま ず、X、Y、Z三油を光油調整後、レンズガイド11と フェルールガイド15との間を全周固定する。固定部1 6は、フェルールガイド15側に沿を取付け、この部分 にリング状Au-Sn. Au-Ge接合材を置き、髙周 波加熱によりフェルールガイド15を加熱して溶融. 凝 固させる。つぎに、フェルール14とフェルールガイド 15との間をPb-Snはんだで固定する。なお、フェ 30 ルール14とフェルールガイ15ドとの接合は、熱電冷 却森子3とサブステム4との接合と同様な方法を用いる とさらに安定した接合が得られる。

【0025】上記実施例によれば、サブステム4と熱図 冷却森子3とペース5との接合は、接合界面にかかる力 を低減するように沿を設けたこと、接合を同租の金瓜材 間接合としたこと、さらには組立接合時ぬれ性を高める

ためにセラミックス袋面の金瓜板が発魚できる相違とし たことにより、接合性が良好でかつ接合強度の高い固定 ができ、長期間の使用に対しても安定した固定を得るこ とができる。

10

[0026]

【発明の効果】本発明によれば、レーザダイオードを固 定するサブステムを熱望冷却案子に、ぬれ性良く、しか も接合界面にかかる力を少なくして固定することがで き、長期間の信頼性試験に対しても安定した接合を得る 10 ことができる。また、はんだ付け作業を短時間で行える 効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のパッケージの縦断面図であ

【図2】図1のレンズガイド部の断面図である。

【図3】図2の他の実施例の断面図である。

【図4】本発明に係るサプステムと熱電冷却案子の接合 部の実施例の断面図である。

【図5】 本発明に係るサプステムと熱望冷却案子の接合

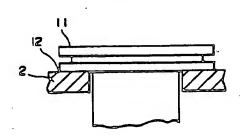
【図6】本発明に係る熱図冷却森子表面の金瓜板に通図 したときの組み立てを示す斜視図である。

【図7】本発明に係る熱図冷却森子表面の金瓜板に通図 したときの組み立てを示す斜視図である。

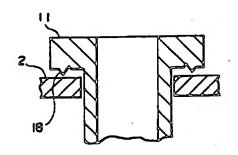
【符号の説明】

- レーザダイオード
- ケース
- 然包冷却呆子
- サプステム
- 5 ペース
 - フォトダイオード 6
 - 球レンズ
 - 10 ロッドレンズ
 - 11 レンズガイド
 - 13 シングルモードファイバ
 - 14 フェルール
 - 15 フェルールガイド

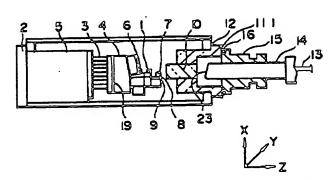
[図2]



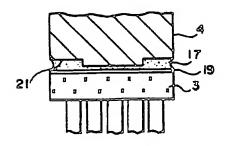
[図3]



【図1】



[図4]



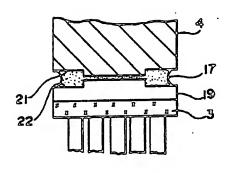
1:レーザダイオード 2:ケース 3:同公路却以子 4:サブステム 5:ペース 6:フォトダイオード

7: 登レンズ 10: ロッドレンズ 11: レンズガイド

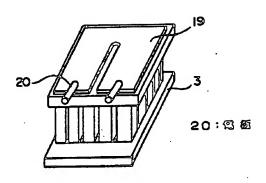
13:シングルモードファイバ 14:フェルール

15:フェルールガイド 19: 魚口材

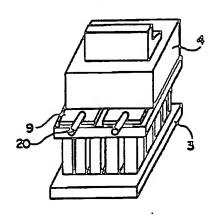
[図5]



【図6】



(図7)



フロントページの絞ぎ

(72) 発明者 口木 略 「京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 株式会社日立製作所内 Japanese Patent Public Disclosure No. 06-13717

Date of Public Disclosure: January 21, 1994

Application No.: 5-18059

Date of Application: January 8, 1993

Priority: 818286; January 9, 1992; US

Applicant:

Title of Invention:

CARRIER FOR A LASER DIODE BAR AND MOUNTING ASSEMBLY Brief Explanation of the Reference:

The object of the invention of this reference is to improve heat elimination from a laser diode array. In Fig. 2, a laser diode bar 26 is mounted on the stepped portion 12 formed in a block 10. The block 10 is preferably formed from a material having high heat conductivity and insulation such as diamond and beryllium oxide. A master carrier 34 is provided as a thermal reservoir. Please refer to the corresponding U.S.P. in detail.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-13717

(43)公開日 平成6年(1994)1月21日

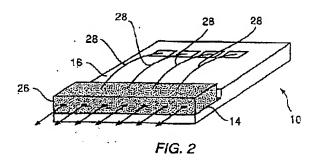
識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所		
Z							
	8934-4M	H 0 1 S	3/ 04		S		
			審査請求	未請求	請求項の数10(全 6 頁)		
特願平5-18059		(71)出願人	592109260				
				•			
平成5年(1993)1月8日			アメリス	か合衆国、	カリフオルニア・94025、		
			メンロ・	・パーク、	コンステイテユーショ		
818286			ン・ドライブ・125				
1992年1月9日		(72)発明者	(72)発明者 ジョン・エイ・ハーブ				
米国 (US)		i	アメリカ合衆国、カリフオルニア・9430				
			パロ・ブ	パロ・アルト、サウスアンプトン・ドライ			
			ブ・851				
		(72)発明者	ジョン・マイケル・ピンネオ				
			アメリカ合衆国、カリフオルニア・94062、 レツドウツド・シテイ、レーク・ブウルバ				
			- F • 515				
		(74)代理人	, 弁理士 川口 義雄 (外2名)				
	大願平5-18059 平成5年(1993)1月 818286 1992年1月9日	特願平5-18059 平成5年(1993)1月8日 818286 1992年1月9日	大阪	Z 8934-4M H01S 3/04 審査請求 特願平5-18059 (71)出願人 5921092 少りスクラスクリスクラスクリスクラスクリスクラスクリスクラスクリスクラスクリスクラスクリスクラスクロースクラスクロースクラスクロースクラスクロースクラスクロースクロースクロースクロースクロースクロースクロースクロースクロースクロー	Z 8934-4M H 0 1 S 3 / 04 審査請求 未請求 特願平5-18059 (71)出願人 592109260 クリスタリュー・アメリカ合衆国、メンロ・バーク、 2 ・ドライブ・1 (72)発明者 ジョン・エイ・アメリカ合衆国、 1992年1月9日 アメリカ合衆国、 1992年1月9日 1992年1月9日		

(54)【発明の名称】 レーザダイオードバー用の担体及び実装アセンブリ

(57)【要約】

【目的】 熱除去性能に優れており、組立の容易なレーザダイオードアレーを実装するための担体及びアセンブリを提供する。

【構成】 レーザダイオードバー10は、高い熱伝導率を有する誘電材料から形成された一般に長方形のブロックを含んでいる。該ブロックはブロック内に形成された段状凹部を含み、該段状凹部は、その上部に実装されるべきレーザダイオードバー26の高さのほぼ半分に等しい高さを有する。レーザダイオードバー用実装アセンブリは、互いに接触し且つ段状凹部が互いに対面するよう状態で対向するように配列された1対の担体を含んでいる。レーザダイオードバーは、担体間で、担体の組み合わされた段状凹部によって残された空間内に配置される。複数のアセンブリが互いに接触するか又は離れて配置される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高い熱伝導率を有する誘電材料から形成 された一般に長方形のブロックを含んでいるレーザダイ オードバー用の担体であって、該ブロックが段状凹部を 有し、該段状凹部が、レーザダイオードバーの高さのほ ぼ半分に等しい高さを有し且つその上部に実装面を有す ることを特徴とするレーザダイオードバー用の担体。

【請求項2】 酸化ベリリウムから形成されることを特 徴とする請求項1に記載の担体。

【請求項3】 ダイヤモンドから形成されることを特徴 10 とする請求項1に記載の担体。

【請求項4】 実装面上に実装されたレーザダイオード バーを更に含んでいることを特徴とする請求項1に記載 の担体。

【請求項5】 実装面と接触するレーザダイオードバー の一方の側面上に位置するレーザエミッタ用電気端子に 電気接点を提供する手段を更に含んでいることを特徴と する請求項4に記載の担体。

【請求項6】 高い熱伝導率を有する誘電材料から形成 されており、レーザダイオードバーの高さのほぼ半分に 等しい高さを有し且つその第1の側には実装面を有する 段状凹部及び前記第1の側に整合面を、第1の側とは反 対側の第2の側に結合面を有する一般に長方形のブロッ クを含んでいる第1の担体と、

高い熱伝導率を有する誘電材料から形成されており、レ ーザダイオードバーの高さのほぼ半分に等しい高さを有 し且つその第1の側には実装面を有する段状及び凹部前 記第1の側に整合面を、第1の側とは反対側の第2の側 に結合面を有する一般に長方形のブロックを含んでいる 第2の担体とを含み、

前記第1及び第2の担体の整合面が熱伝導率の高い結合 材料で互いに結合され、前記第1及び第2の担体が、実 装面の間にレーザダイオードキャビティを形成するため に段状部分が互いに対面する状態で対向するように配列 されており、

更に、前記レーザダイオードキャビティに配置され且つ 熱伝導率の高い結合材料により第1の担体及び第2の担 体の実装面に結合されるレーザダイオードアレーを含ん でいることを特徴とするレーザダイオードバー用の実装 アセンブリ。

【請求項7】 第1の担体と第2の担体とが酸化ベリリ ウムから形成されることを特徴とする請求項6に記載の 実装アセンブリ。

【請求項8】 第1の担体と第2の担体とがダイヤモン ドから形成されることを特徴とする請求項6に記載の実 装アセンブリ。

【請求項9】 第1の担体及び第2の担体の実装面と接 触するレーザダイオードバーの一方の側面上に位置する レーザエミッタ用電気端子に電気接点を提供する手段を 更に含んでいることを特徴とする請求項6に記載の実装 50

アセンブリ。

【請求項10】 請求項6に記載のレーザダイオード実 装アセンブリを少なくとも2つ含んでいるアセンブリで あって、少なくとも2つの実装アセンブリの第1のアセ ンブリの第1の担体及び第2の担体の一方の結合面が、 少なくとも2つの実装アセンブリの第2のアセンブリの 第1の担体及び第2の担体の一方の結合面に結合されて いることを特徴とするアセンブリ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザダイオードアレー に関する。本発明は特にレーザダイオードアレーを実装 するための担体及び実装アセンブリに関する。

[0002]

【従来の技術】大抵のレーザダイオード、特に高電力で 動作するレーザダイオードは通常、レーザダイオード又 はレーザダイオードアレーを、ダイヤモンド又は銅のよ うな熱伝導性材料から形成されたヒートスプレッダには んだ付けすることによって実装される。ヒートスプレッ ダ自体は、銅のような熱伝導性材料から形成されたサブ マウントに固定されている。この最終アセンブリはひれ のついたヒートシンク又は熱電気冷却器に取り付けられ る。種々の部品及びアセンブリ全体の寸法形状は用途に よって変わり得る。

【0003】特定の方法についての設計上の配慮の大半 は、組立ての容易さ及び熱除去の効率に関係している。 個々のレーザダイオードの光出力ではなく、直流電気特 性のみをウェーハ形態で試験することができるので、個 々のレーザダイオードは通常ヒートスプレッダ及び/又 30 はサブマウント上に実装され、且つ最終組立てに入る前 に試験を受ける。この2段階の組立て方法は、許容範囲 の生産量を維持するには重要である。 レーザダイオード アレーの個々のレーザダイオードの不良又は動作不能の ために必要とされる再処理を最終組立ての後に行うとコ スト高となる。従って、実装用部品及び実装方法は、レ ーザができるだけ早く光学的に試験され、且つレーザ自 体のその後の処理が最小限になるように考えられてい る。アラインメント及び安定性が重要な光ファイバ通信 のような用途では、部品の相対及び絶対熱膨張が重要で 40 ある。

【0004】集中(concentrated)高強度 レーザ放射源を必要とするダイオード励起型YAGレー ザ(例えば単一の1 c m x 0.08 c mのバーに多数 (50~100)の放出区域を有し得るレーザダイオー ドアレー) のような高電力用途では、高熱流量を除去す るのに極めて効果的な"ラック"アンド"スタック"ア プローチがしばしば使用されている。

【0005】レーザダイオードアレーは、熱を除去する ヒートシンクとして作用する冷却されたバックプレーン に装置からの熱を運ぶヒートスプレッダにはんだ付けさ

れる。ユニットを相互に積み重ねることによって、基本 的なラックアンドスタックユニットが繰り返され、それ によって非常に高い熱除去性能を有する極めてコンパク トな集中高電力レーザ光源が得られる。時折絶縁スペー サが、組立てを容易にし且つワイヤボンディングパッド として作用するためにヒートスプレッダの上部に取付け られている。従来の実装方法に関して前述したように、 レーザダイオードアレーはまず、最終組立て前の光学試 験を容易にするヒートスプレッダ又はサブマウントに取 り付けられる。一旦レーザダイオードアレーの光学性能 10 が確認されると、次にバーがヒートシンクに取り付けら れる。これは多数のバーが相互に積み重ねられていると きには難しい方法である。更には、電流はレーザダイオ ードアレーを通じて上から下に流れるので、レーザダイ オードアレーを電気的に短絡させず且つレーザダイオー ドアレーを他のレーザダイオードアレー及びヒートシン クから適切に離すように注意せねばならない。

【0006】これらの用途で使用されるレーザダイオー ドアレーは多量の熱を小さな区域内に散逸させるので、 ヒートスプレッダは良好な熱的性質を示すと共に試験及 20 び実装を容易にせねばならない。実装されたレーザダイ オードアレーが取り付けられるヒートシンク又は冷却さ れたバックプレーンは、小さな区域から多量の熱を除去 できねばならない。これらの用途で使用される先進のヒ ートシンクは通常インピングメントクーラ(impin gement coolers) 又はマイクロチャネル クーラである。インピングメントクーラはバックプレー ンに直接冷却流体を噴霧し、次に他の冷却段階を通じて 再循環される。概略的に説明したマイクロチャネルクー ラは、シリコンのような材料でエッチングされた狭管を 通じて流体を循環させる。適切に設計されたこれらの装 置はかなりの熱流量を処理することができる。

【0007】例えば、Lawrence Liverm ore Laboratoryでは、レーザダイオード アレーが取り付けられるヒートシンク自体がマイクロチ ャネルクーラであるラックアンドスタック実装方法が開 発された。従って、ラックアンドスタック方法では、レ ーザダイオードアレーは個々のマイクロチャネルクーラ 上に実装され、このアセンブリが積み重ねられる。この 方法では、高圧冷却流体を全てのクーラで有効に得る方 法、及び電流をクーラ自体を通じて流す方法に関する設 計上の複雑な問題を解決する必要がある。

【0008】技術の現況を考慮すると、組立てが困難な ためにコストがかかり、且つ生産量が少なく、またラッ クアンドスタック部品形成用の熱伝導率の高い材料の加 工が困難であるという従来技術の欠点を克服するレーザ ダイオードエミッタのアレーを実装するための構造及び 方法を提供する必要がある。

[0009]

一からの熱除去を改善することが本発明の目的である。 【0010】レーザダイオードアレーの組立ての複雑さ を少なくし且つレーザダイオードアレー組立て中の歩留 まりを改善することが本発明の他の目的である。

【0011】レーザダイオードアレーの機械的アライン メント精度を改善し、且つレーザダイオードアレー用給 電金属化パターンの複雑さを少なくすることが本発明の 他の目的である。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明のレーザダイオー ドバー担体は、レーザダイオードアレーを収容するため の段状凹部を組み込む一般に長方形の誘電材料ブロック を含んでいる。段状凹部は、その上部に実装されるべき レーザダイオードアレーの厚さのほぼ半分であることが 好ましい。本発明の好ましい実施例によれば、レーザダ イオードアレーは、1対のレーザダイオードバー担体の 段状凹部部分の2つの対向面上に実装される。 レーザダ イオードアレーは、共融結合、接着結合のような適切な 結合技術又は他の方法を使用して誘電レーザバー担体に 取り付けられる。バー担体上に置かれた金属化パターン は、レーザダイオードバー上のダイオードエミッタに給 電電圧電位を提供する。 レーザバー担体の厚さはレーザ の垂直方向の積み重ね密度と側方熱抵抗とのバランスを 最適化するために変えることができる。

【0013】本発明のレーザバー担体は多様な材料から 製造され得る。優れた熱伝導体及び電気絶縁体である材 料が望まれるが、ダイヤモンド及び酸化ベリリウムの2 つがこのような材料である。ダイヤモンドは熱的性質及 び熱機械安定性の見地から最適な材料である。多様な形 状のレーザアレーへの給電を可能とするために、レーザ アレーへの給電用金属化パターンがレーザバー担体の面 上に形成され得る。レーザバーの構成によっては、金属 化トレースをレーザバーからバックプレーン又は冷却プ レート区域まで導くことによってダイオードを個々に給 電することが可能である。これは、ユニット毎のばらつ きを補正するために個々のダイオードに異なった電力を 供給することを可能にする。

[0014]

【実施例】本発明の以下の説明が単に例示的であって、 本発明を何等限定するものではないことは当業者には自 明である。本発明の他の実施例がこのような当業者によ り容易に提案されるであろう。

【0015】まず図1a及び図1bは、2つの異なる給 電金属化パターンを例示する本発明のレーザダイオード バー担体の2つの斜視図である。図1a及び図1bから 分かるように、本発明のレーザダイオードバー担体は好 ましくは、熱伝導率の高い誘電材料のブロック10を含 んでいる。本発明で使用するのに適した材料はダイヤモ ンド及び酸化ベリリウムを含んでいる。ブロック10は 【発明が解決しようとする課題】レーザダイオードアレ 50 一般に長方形であるが、他の形状が可能であることは当

業者には自明である。

【0016】ブロック10は段状部分12を備えてい る。本発明の好ましい実施例によれば、段状部分12 は、段の高さがレーザダイオードエミッタバーの高さの 半分に実質的に等しくなるように選択されるような寸法 とされる。担体10の段状部分12は、レーザダイオー ドバーを受容するように構成されている。段状部分12 は、レーザダイオードバーを実装するために、上部に実 装面14を有する。担体10は更に整合面16を含んで いる。

【0017】採用可能な多数の技術の1つを使用して1 つの給電電圧電位を伝導性接着剤を介して共通に接続さ れているエミッタに供給するために、伝導材料の層が担 体10の面上に形成され且つパターン化される。このよ うな給電金属化の2つの変形例がそれぞれ図1 a 及び図 1 b に示されている。

【0018】図1aでは、好ましくはチタン-白金-金 又はクロムー金のサンドイッチのような金属から又は他 の標準的半導体金属化材料から形成される伝導性ストリ ップ18が実装面14上に形成される。伝導性ストリッ プ18は、接続場所を形成するために、担体10の側面 の一方の縁部の周りに巻かれた部分20を有する。伝導 性ストリップ18は2つの目的を果たす。伝導性ストリ ップはレーザダイオードバーの取り付け用結合支持体と して機能し、更にはダイオードバーの各エミッタの一方 の端末と第1の給電電位との間の共通接続として機能す る。

【0019】担体10の整合面16上には複数の伝導性 ワイヤボンディングパッド22a, 22b, 22c, 2 2 d も備わっている。第2の給電電位をレーザダイオー ドバー上の各レーザダイオードエミッタの他方の端末に 接続するために、ワイヤボンディング又は他の適切な技・ 術が使用される。ワイヤボンディングパッドを使用する このタイプの一般的な例が図2に示されており、この図、 2を参照して説明する。

【0020】本発明の担体を用いる際に可能な他の接続 例を図1 bに示す。図1 bでは、伝導性ストリップ18 (又は一連のボンディングパッド(図示せず))は、段 を越えて担体10の整合面16を横切って伸びている1 つ以上のリード線24を備えている。給電電位の接続点 40 として機能するように、リード線24を整合面16の縁 部上で折り重ねても良い。

【0021】通常の用途では、担体10は合成ダイヤモ ンドから形成されるが、窒化硼素のような熱伝導率の高 い任意の絶縁材料から形成してもよい。又は、伝導性リ ード線が短絡をおこさずにレーザダイオードエミッタに 取り付けられるように担体10が絶縁材料で被覆される ならば、担体10は銅又はアルミニウムような熱伝導率 の高い伝導性材料から形成することができる。

ときには長方形ブロックとして形成することができる。 また、段はマスクドプラズマエッチング技術のような方 法又は他のよく知られた技術を使用してエッチングする ことができる。これに代えて、担体10は、例えば、参 照すれば本明細書の一部を構成することが明らかである 1991年2月28日に出願された同時係属中の特許出 願第07/704,997号に開示されているような段 の特徴を有する形状に粒子状ダイヤモンドを固めること によって、又は段の特徴の反対の像(negative image) を含むシリコンのような支持体上でダイ ヤモンド生長方法を実施することにより段の特徴を組み 込む幾つかの方法で形成することができる。

【0023】担体10は、ダイヤモンドから形成される ときには通常、約1 c mの幅(段に平行な寸法)を有 し、実際には実装されるべきレーザダイオードバーの長 さに依存している。薄い段状部分の厚さは通常約200 ~300ミクロンであり、2つの担体が積み重ねられ て、担体の間にバーが挟まれるならば、その厚さはレー ザダイオードバーの厚さに依存する。担体10の段状部 分を超えた側の厚さは通常約300~400ミクロンで あり、且つ生産コストと適切な伝熱を提供する必要性と のバランスに依存している。

【0024】図2は、担体10と、担体の段状部分12 の実装面14上に配置されたレーザダイオードエミッタ バー26とを含むアセンブリの斜視図である。レーザダ イオードバー26は、機械的強度と良好な熱伝導率とを 提供する金/ゲルマニウム共融はんだ又はインジウム合 金はんだのような適切な結合技術又は接着技術を使用し て、担体10の段状部分12の実装面14に固定するこ とができる。このような接着技術は更に、担体10に結 合されるバーの面上に配置されたレーザダイオードエミ ッタの電力端子に共通の電気接続を提供する。

【0025】本発明のレーザダイオードバー担体の組立 てを完了させるために、両方の担体の整合面が接触する ように第2の担体が図2のアセンブリ上に置かれる。第 2の担体は整合面で第1の担体に結合される。レーザダ イオードバーが第2の担体と接触するように置かれると レーザダイオードの動作のために電源への適切な電気接 続が行われるように、好ましくは第2の担体が図1a及 び図1 b に示すようなパターン化された導電性材料又は 他の変形材料で被覆される。当業者にはこのような電気 接続を提供する多数の方法が知られている。

【0026】当業者には更に、図2に示すように単一の レーザダイオードバーが使用可能であり、エミッタの接 続端子と電源の他方の端子との間の接続が露出された接 続端子へのワイヤボンディング又は他の適当な技術によ って行われることが知られている。図2は、ボンディン グワイヤ28が、図1aに示すような担体10上に実装 されたレーザダイオードバー26上の複数のダイオード 【0022】担体10は、ダイヤモンドから形成される 50 エミッタの1つの一方の端子に結合されているような状

況を例示している。各ボンディングワイヤの他端はボンディングパッド22a, 22b, 22c, 22dの1つに結合されている。

【0027】図3は、互いに接触した整合面16a、16bを有する第1の担体10aと第2の担体10bとを含んでいるレーザダイオードバー/担体アセンブリ30の斜視図である。レーザダイオードバー26は、対向する整合面14a、14b上に置かれた金属接点を通じて対向する整合面14a、14b及び電気接続部と接触するように所定位置に保持されている。図2及び図3を検討すると、担体10a、10bの実装面14と整合面16とが組立てを容易にするために十分平坦な表面と、要求される熱伝導率を提供するのに適した厚さとを有することが分る。

【0028】本発明は、既存の従来技術のレーザダイオード実装技術に比べて多数の利点を提供する。当業者は、本発明の実装方法が、ダイオードレーザの接合熱源と熱放出場所との間に最小の熱障壁を置くことを評価するであろう。何故ならば、熱は装置の1つ以上の側からの動作中にレーザダイオードアレーから除去されるので、装置の動作温度と熱応力とが低下して、装置の寿命、光学安定性及び効率に寄与するからである。本発明は更に、その構造のために、レーザダイオードアレーの既存の実装方法よりも優れた1組の組立て特性を提供する。

【0029】本発明のこれらの利点は、図3又は図4を検討すれば分る。以下に、本発明のアセンブリの横断面図を示す図4を参照する。該アセンブリは複数のレーザダイオードバー担体アセンブリ30a,30b,30cを備え、各アセンブリはレーザダイオードバー26a,26b,26cを有し、各レーザダイオードバーは対面する対の担体10a-10b,10c-10d,10e-10fの実装面に実装されている。担体の対10a-10b,10c-10d,10e-10fの結合面32(図3に示す)は互いに接触し、好ましくは高い熱伝導率を有する適当な結合材料を使用することによって互いに結合される。担体の対10a-10b,10c-10d,10e-10fは組立てを完了するためにマスタ担体34に結合され得る。

【0030】担体の対10a-10b及びレーザダイオードバー26a、担体の対10c-10d及びレーザダイオードバー26b並びに担体の対10e-10f及びレーザダイオードバー26cを含んでいる図3に示すような3つのサブアセンブリは個別に組立てられるので、図4に示すより大きなアセンブリに組み込む前に個別に試験することができる。これはかなりの利点を提供する。何故ならば、図4に示す寸法の従来技術のアセンブリは、レーザダイオードアレーが機能するかどうかを決定するために行われる試験の前に完全に組立てられねばならないからである。

8

【0031】部分的に又は全体的に欠陥のあるレーザダイオードバーが、図4に示す寸法の完成されたアセンブリ内に1つ以上存在すると、再処理が大掛かりになり且つ材料費がむだになる。しかしながら本発明によれば、個々のサブアセンブリの試験が可能となる。更には、欠陥のあるレーザダイオードバーが図3に示すようなサブアセンブリに認められると、欠陥のあるレーザダイオードアレーは、加熱のような適切な方法による結合解除によって除去することが可能となり、アセンブリの担体部分10a,10bは再度使用可能となる。それによって、再処理の時間と浪費される材料とがかなり少なくなる。

【0032】本発明の教示を実行すると、レーザダイオ ードアレーの組立て中にそれほど複雑ではない部品を使 用することができ、またより大きな機械安定性及び信頼 性を有し且つより低いコストで製造されるアセンブリが 提供される。本発明は更に、アセンブリの歩留まりの向 上に寄与する。レーザダイオードバーは個々のサブユニ ットとして試験可能であり、不良であれば、コストのか かる再処理段階が必要となる高価な大型アレーへの導入 の前に放棄することができる。更には、熱伝導性媒体に 多数の細孔、構又は深溝を作る必要がある実装方法とは 対照的に、本発明のレーザダイオード実装技術では、加 工しにくい材料に脆い細孔を作る必要はない。このよう な細孔は破損し易く、1つの細孔が破損すると、細孔の あるパッケージ全体が損なわれる。最後に、本発明を用 いると、あまり機械的に複雑でない組立て作業が可能と なり、従って組立て中の機械応力のためにレーザダイオ ードバーの欠陥の確率が低くなる。

30 【0033】更には、改善された精度で実装面を製造し得、且つ得られた精度でレーザダイオードアレーバーを実装面に整合することができることから、本発明によってレーザバーのアラインメント(重要なパラメータ)を改善し得る。レーザダイオードアレーを並列、直列又はその任意の組み合わせによって接続するために金属化パターンがより有利に製造し得る。特に本方法は個々のダイオードへの給電に寄与し、それによって個々のダイオードのばらつきの補正が可能となり、また位相又は周波数変調が可能となる。

【0034】本発明のレーザダイオードアレーの実装構造及び実装方法によって、熱的に制限されたこれらの装置から新たなレベルの性能が得られる。出力、装置の寿命、ビーム品質及びレーザダイオードの他のパラメータがこの実装方法を使用することによって改善される。本発明のレーザダイオードの実装構造及び組立ては、ダイオード励起型ソリッドステートレーザのような用途及び高いレーザダイオード出力を必要とする他の用途で特に有益である。

【0035】本発明の実施態様を図示説明してきたが、 50 本発明の範囲を逸脱することなく前記実施例よりも多数

の変形例が可能であることは当業者には明白であろう。 従って、本発明は特許請求の範囲を除き制限されること はない。

【図面の簡単な説明】

【図1a】本発明の好ましい実施例のレーザダイオード バー担体の斜視図である。

【図1b】図1aとは給電金属化の態様が異なっている本発明の好ましい実施例のレーザダイオードバー担体の斜視図である。

【図2】上部にレーザダイオードバーが実装されている、図1aのレーザバー担体の斜視図である。

【図3】第1の担体及びレーザダイオードバーの上部に配置された第2のレーザダイオードバー担体を更に含んでいる、図2のレーザバー担体/レーザダイオードバー

アセンブリの斜視図である。

【図4】本発明の応用例としてのレーザダイオードバー 担体とレーザダイオードバーとのアセンブリを含んでい る積み重ねられたアレーの横断面図である。

10

【符号の説明】

10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f 相体

12 段状部分

14, 14a, 14b 実装面

10 16, 16a, 16b 整合面

18 伝導性ストリップ

22a, 22b, 22c, 22d ワイヤボンディング パッド

